# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## 

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- (9) Offenlegungsschrift ® DE 197 34 794 A 1
- (5) Int. Cl.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495

H 01 L 21/60



**DEUTSCHES PATENTAMT** 

Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0 11. 8.97

(i) Offenlegungstag:

16. 7.98

(3) Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

Anmelder: Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(1) Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

© Erfinder:

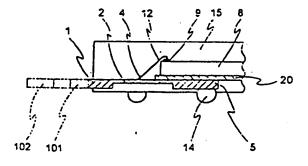
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

### Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnift (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elaktrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elextrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschniπ (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



#### Beschreihung

Die Erundung beinifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervormehtung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halpleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelemenielektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außeneicktroden. die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halblei- 15 tervornchiung vorgesehen sind. Deshalb isi עבר elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclektroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabsehnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebilderen leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkommliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch. 14 einen an der rückwartigen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleiterten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements & ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Meialld-ah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 sehenen leitenden Verdrahtung II elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 angeordnet ist. Das undere Ende der lettenden Verdrahtung 13 ist über das Durchgangsloch 13 mit dem an der nuckwarifgen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgebildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Sonnittunstent einer Halbleiten omtontung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssennft

· . ... .

258 048/1988 offenhane andere herkonimbiene Leverplane angewender ist. Bei der Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen., 9 eine un der Oberflache den Halbleiterelements ausgehildete Halbleiterelementelektrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszuh! 11 bezeichner eine an der Oberflüche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete intiende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedrackten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung, 18 ein Blindloch zur eicktrischen Verbindung alfor Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruckwämigen Oberffäche der gedruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen Anschluß. 19 ein Band (TAB-Band baw, TAB-Film; mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedrückten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildeie leitende Verdrahtung 11 innernander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die leitende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahlung 17 mit dem an der rückwanigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außeneine Mehrschichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 anschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarien Halbleiter ornehtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der Japanischen Offenlegungssehnft 79 652/1982 oflenbarte Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiekwoden an den Öberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwender wird, wird eine Kupferfolie mit einer Dicke von 25 juin bis 75 juin bei den Verdrahtungsteilen verwender, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung nut einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Louanschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberfläche ausgebildet, die der Oberfläche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleiterele-Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 niente angebracht sind, damit die Große Halbleitervornehlung verningen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornehtung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbiervorrichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 35 terelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbletterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dunnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinentelektroge 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4. 15 ein die Halbienereleniente abdichiendes Vergußharz. 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildele Elektrode, die an den zweiten Einktrodenabschnitt 5 duren Louinn 25 oder derpleichen geleier

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkömmlichen Autvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichnei die Bezugszahl I eine leiiende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebilder sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeukter Abschnitt durchdrungen wird. Da der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muß der Ahstand zwi- 15 schen benachbarien Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lug zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was erwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelementelektrode durch Drahtbonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabsehnitts durch Atzen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial handelt. 3s und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen Oberflüche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Ätzmaske 3a gestat wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 261a)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitunden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschnitts 4 fongeseizt. bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b enifemi, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt sine Schmittansicht des auf diese Weise ausgebilderen Leiterrahmens. Wenn die Dicke 7 der leitenden Metallplatte 1 150 um beträgt, wird die Dicke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 pin, was eine Verkleinerung der Leiterenter- 65 teilungsbreite emnoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich uni die Außenelektrode der Halbleiten ornehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplattehen, un dus ein Halblettereteinent ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschmiten 216 524/1987 und 232305/1994 sind Verlahren zur Verangerung der Dieke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 anwechselnd auf heiden Oberflachen der leitenden Metalligitet 1, bei der es sieh um Leiterrahmenmaterial handelt und zur Verkleinerung der Leiterunterteilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflachen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eicktroch zur Vernindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereiement verwender wird, sich das nahrformige Bondemittel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine großere Anzahl von Eingangs-Ausgangsanschlüssen eines Halbeitereleinents (Halbleitereleinentelekroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinaloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbeitervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen. Oberflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Schneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden.

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrantungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Leiterunteneilungsbreite verkleinen, iedoch ist für die Außenelektreden der Halbleitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalh ist ein Verdrahtungsabstand, der derselhe oder größer wie der herkönninliche ist, zwischen den ersten Elektredenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden) mit der größer Unterteilungsbreite erforderlich, Zusätzlich mit das Problem auf, daß eine größe Unterteilungsbreite und ein größer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleitervornichtung zu erhalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleiterleinents erreichen sowie die Verkieinerung und Kostenvernngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtiten nitt einem derantigen Verdrahtungsteil geschaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Palenansprüchen damelegten Maßnahmen gelöst.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahtungsteil geschaften, das durch einer ersten Elektrodensbechnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Habbleitereleitients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer extermer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt wirbindet, wober der erste Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus ersten Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus erstem plattenformigen leitenden Körper ausgenildet sind eine die Dieke des Verdrahtungsabschnitt nicht diektrals nach

so dick wie der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oberfläche des planenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenfornitzen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Komen sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Hälfte ner des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hillite des planenfornügen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgeniäli wird außerdem ein Verdrahlungsteil 20 geschaften, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindel und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenabschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 ner herkbittinlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist. nicht größer als die Hältie der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahlungsabschnill und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt der 40 breiter als der Verdrahrungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsahschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebenemander ausgenehiet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Korper durch Atzen ausgebildet werden.

schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Atzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahine auf die beiliegenou Zeichnung näher beschnieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens geni
ß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- & sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens geinaß dem ersten Ausfuhrungspeispiel.

Fig. 4 eine Schmittansicht des Leiten ahmens gemaß dem ersten Ausfunrungspeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterraltmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vienen Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranmens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranniens ge:näß deni fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsien Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leuerrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel,

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elekurodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormehtung, bei der ein Halbleiterelement an ei-

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelement an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergessenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkömmlicher Leiterrahmen angewendet isi.

Fig. 25 eine Schnittansschi eines herkomnillehen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkörninlichen Leiterrahmens darstellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil-Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 30 dung eines anderen herkömntlichen Leiterrahmens darstellt.

#### Erstes Ausführungsbeispiel

Nachsiehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfün- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darsiellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Meialiplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdruhtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisen uber einen dunnen Meialldruht oder dergieichen init einer an der Oberfläche des Halblestereienients & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Eicktrodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine imit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrade der Halbleitervormehtung han

dell, die aus einem Löranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplätichen, an das das Halhieiterelemen: 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvergang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darsiellt. Bei dieser Darsiellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Ätzmasken, T die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwärtigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte 1 geätzte Dieke, an der die Verdran- 10 ungsubschnitte 2 nicht ausgebildet sind. T2 die Dicke der Verdruhtungsabschnitte, die durch Atzen dünner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Ätzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahtungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahtungsabsennitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten größer als die Öffnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ausgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen an den durch Atzen von der unieren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2, das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesümm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Atzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Auzuele T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemüß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verningen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1. M3 eine Offinung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel Dabeide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 4 und den zweiten Elektrodenabschnitt 4 inn dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Meraliplatte 1 auf. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 inn dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdramungsabschnitts 2 mit des Atzen von der anderen Seite durchgefuhrt. Desnalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabsahnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoherflachen (Anschlußonerflächen) 4a und 5a des ersten Eicktrodenanschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabhents 5 an dienselben Seiten der leitenden Metallplafte I ausgebildet sind, wehingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoherflächen 4a und 4a an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da heide Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Prohiem heim Benden verursacht. Deshalte können die Vernindungsoherflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewantt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Ätzen von beiden Seiten der leitenden Metalliplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Metalliplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiteruntenerlungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T oer iertenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel konnen die zweiten Elektrodenahschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättichen 20 angebrachten Halbleiterelentenis 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke To der Verärzhjungsabschnitte 2, indeni die Dieke To der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkurzt werden, wobei 40 eine Feinverdrühtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahtungsabschnine 22 der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsahschnitte 2h der zweiten Seite der lettenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbanten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeien Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Anstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen werden kann. Außerdeni können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte 5 derart wie gewonschi bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halblenereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichtung erhaht wird.

#### Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Meiallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 1 und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten. Elektrodenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Ausen von einer Seite bei dem Ausomang verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerfische Sa des zweiten. Eickwonenanschnitts. 5 an. der Neite vorgeschen, die nicht geatzt wird. Jedoch kunn wie in Fig. S gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verhindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gearzien Seite vorzuschen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende ehen auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke TI, eine Leiterbreite W! und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich e 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v × (ΔΤ2/T2) × (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhlen Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

#### Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgesühn. Jedoch kunn der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgesühn werden, indem die ersten Elektrodenanstellen 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgesühn werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 42 des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 42 des ersten 15 Elektrodenabschnitts 4 an der geatzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden vertracht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelenient entsprochen werden.

#### Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter. 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 26 einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhm sind. Die Bezugszuhl 6 bezeichner einen Verbindungszoschnitt zwischer, dem Verdrahtungsabschnitt 2a ar. der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten. 65 Seite, der bei Aushildung des Leuerrahmens nicht geutzt wird, da beide Seiten mit Atzmatken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung erniöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt erniöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 20 an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidiniensional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung im: einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Habbeitervorrichtung erreich werden.

#### Funites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten. Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervormchtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervormchtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbærist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2e und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabsehnitt 4 und der zweite Elektrodenabsehnitt 5 derart in jeder beliebigen Lage angeerdnet werden, daß die Flexibilität der Ansördung der Halbleitereleitientellektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung entoglicht.

#### Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahntens gemüß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Schlenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahntens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreihung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 10 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

#### Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siehten Ausführungsbeispiel, wober Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schnittensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Neite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Atzen ein Kreis gemistert, der die Finnt des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohlingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Atzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufhau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel sit. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. ?1 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen henachbanen zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

#### Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsheispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen ersten Elektrodenabschnitte 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiternemtelektroden mit den Außenelektroden der Halbleiternorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiternahtenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiternahmens, der die an beiden Seiten des Leiternahmensterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer großeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der nückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervornichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu eninchmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55. 4. der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5. der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschäffen, der 60 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfemitigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 61 als die Halfte der Dieke des emten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist Eine Feinverdrahtung kann gaburen erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahlungsteil zur etekinscher Verhindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 mit den Außeneicktrosten der Halbleitervorrichtung mehr prößer als die Halble der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.

#### Patentanspruche

1. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebifdeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenbschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dieke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dieker als halh so diek wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsahschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorreschen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dzdurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eicktrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenförnigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenförningen lettenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrode abschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrahtungsahschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattentormigen leitenden Korper (1) ausgeeildet sind und terweils die Dieke des ersten Elektrodenanschnitts (4), des zweiten Elektrodenanschnitts (5) und des Verdrantungsabschnitts (2) nicht größer als die Halfie der

Dicke des Vernindungsabschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, duß der Verbindungsahsehnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- tu ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, deran angeorenet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichie: sind. 10. Verdrahlungsteil nach einem der Ansprüche von 1 :5 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Arzen ausgebildel'ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahinen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 25 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeien Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnit (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 33 (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahnien, gekennzeichnei durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinenis (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor-

Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein i Zeichnungen

migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dieke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul 1998

FIG. 1

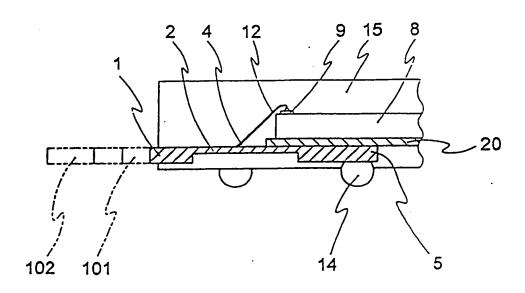
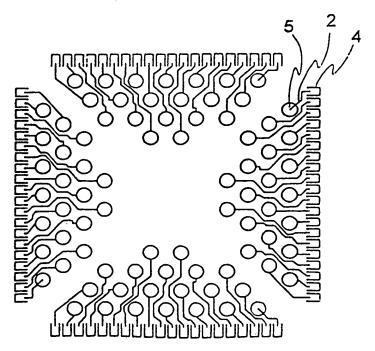
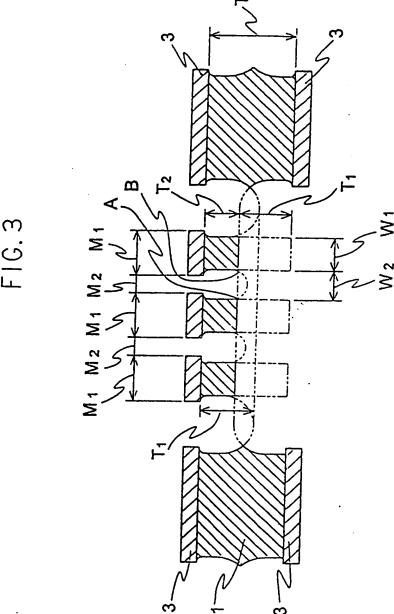


FIG. 2



Nummer: Int. Ci.<sup>6</sup>, Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer; Int. Cl.<sup>5</sup>; Offenlegungsteg: DE 187 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

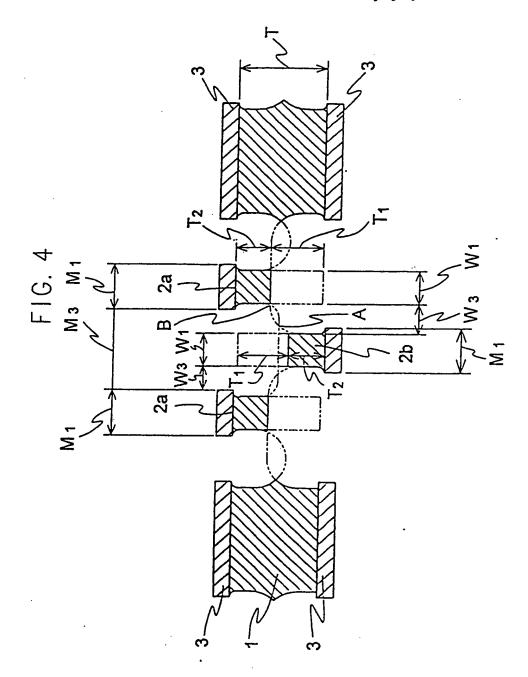


FIG. 5

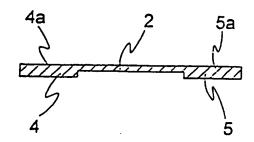


FIG. 6

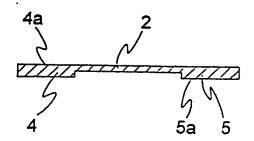


FIG. 7

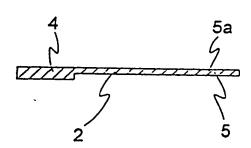
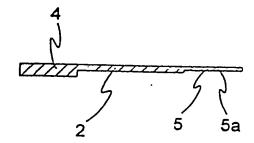


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul: 1998



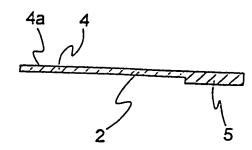


FIG. 10

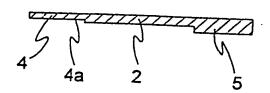


FIG. 11

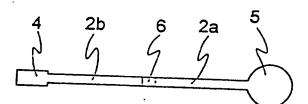
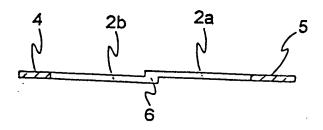


FIG. 12



Nummer: Int. Ci.<sup>5</sup>; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



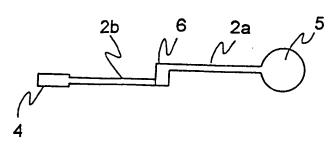


FIG. 14

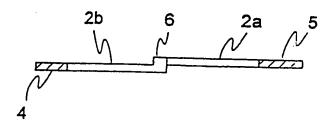
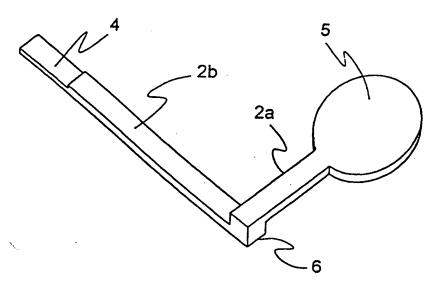


FIG. 15



Nummer. Int. Cl.<sup>5</sup>: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul. 1998

FIG. 16

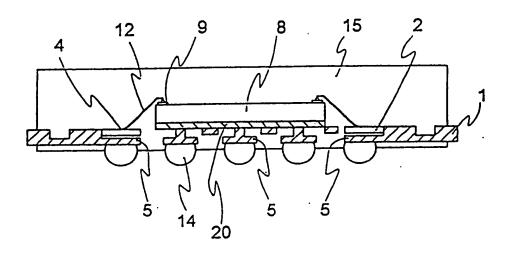
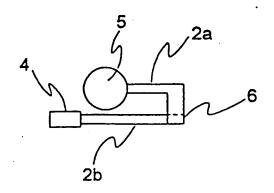


FIG.17



Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag: DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 18

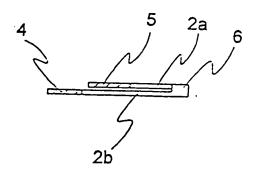
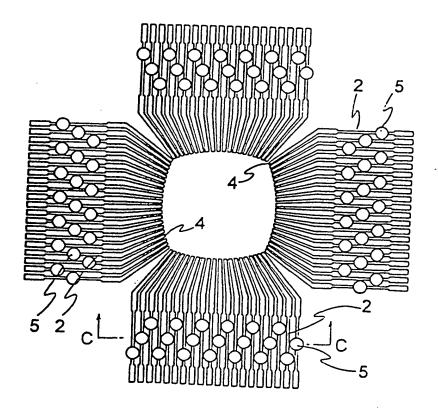


FIG. 19



Nummer, Int. Ci.<sup>6</sup>: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

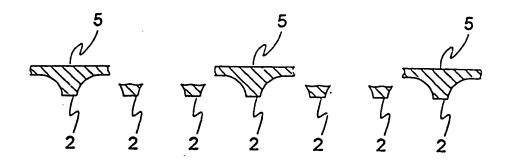
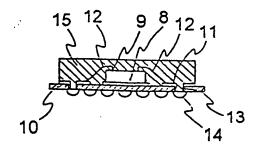


FIG. 21

FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. CI.\*: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Juli 1996

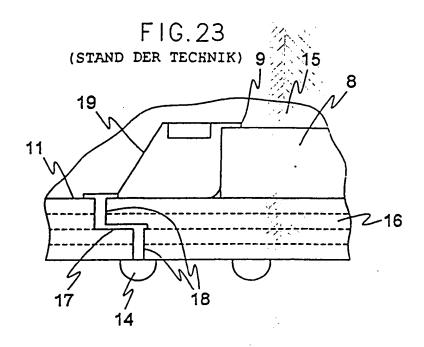
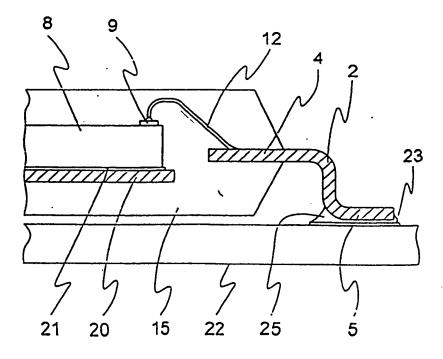
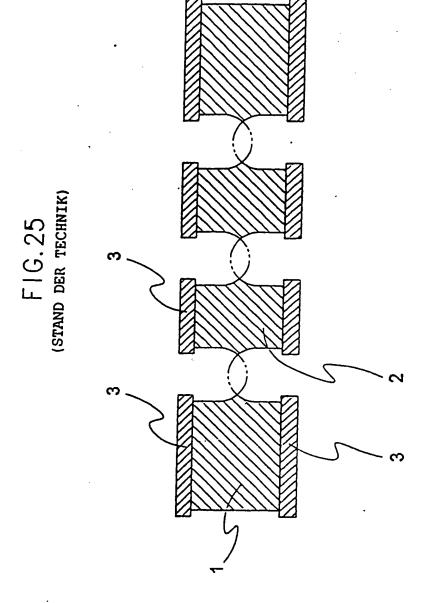


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



Nummer; Int. Ci.<sup>6</sup>; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

